ПОКРЫТИЯ Me-Cr-Al-Y, ПОЛУЧЕННЫЕ АТОМНО-ИОННЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ (АИР) В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ И ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ИОНИЗАЦИИ

Г.Н. Картмазов, Ю.И. Поляков, С.Н. Слепцов, Ю.В. Лукирский, С.П. Щербак, С.О. Чалый Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт», Харьков, Украина E-mail: kartmazov@kipt.kharkov.ua, тел. +38(057)335-67-82

Техника и технология атомно-ионного распыления (АИР) в вариантах электродугового и высокочастотного возбуждений плазмы в парах Me-Cr-Al-Y были использованы для нанесения жаростойких вакуумных покрытий. Понижение температуры подложки в условиях бомбардировки поверхности растущего конденсата ускоренными собственными ионами исключило формирование столбчатой структуры в покрытиях и, как следствие, сквозную пористость. По сравнению с электродуговым способ ионизации паров Me-Cr-Al-Y высокочастотным электромагнитным полем позволяет подавить капельную фракцию конденсирующегося потока плазмы. Исследованы в сравнении характеристики микроструктуры двух указанных типов конденсатов Me-Cr-Al-Y в зависимости от способа ионизации, температуры осаждения и отжига.

введение

Получение Me-Cr-Al-Y-покрытий для защиты от высокотемпературной коррозии требует создания прочного сцепления со сплавом на никелевой основе, воспроизводимости состава испаряемого материала в покрытиях, подавления капельной составляющей, исключения структуры столбчатого типа и связанной с ней сквозной пористости, дополнительного легирования конденсата, включения в состав покрытия диффузионно-барьерных подслоев и др.

Целью настоящей работы является изучение вакуумных ионно-плазменных покрытий Me-Cr-Al-Y, полученных в отличие от известных [1,2] конденсацией пароплазменных потоков на установке ЛУЧ-4М (типа АИР), реализующей способ нанесения покрытий [3] в вариантах электродуговой или высокочастотной ионизации.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Развитые в работе [4] представления о возможностях ионно-пиролитического метода позволили путем применения химической и ионно-химической обработок в парах NbCl₅ удалять оксидную пленку на никелевых сплавах и, тем самым, обеспечить адгезию Me-Cr-Al-Y-покрытий. При этом понижение температуры подложки в условиях бомбардировки ускоренными ионами поверхности растущего конденсата исключило появление столбчатой структуры и сквозной пористости (рис. 1). Испарение Me-Cr-Al-Y-сплава сканирующим острофокусным электронным лучом удельной мощностью 10⁶ Вт ·см⁻² уменьшило фракционирование компонентов сплава и обеспечило улучшение воспроизводимости состава последнего (табл. 1).



Рис. 1. Атомно-ионное покрытие Co-Ni-Cr-Al-Y:

а – поперечное сечение, травление 20 % водным раствором царской водки (T_S=620 K); б – кривые распределения относительной интенсивности рентгеновского излучения легирующих элементов в зависимости от глубины зондирования покрытия (a);

1 - Ni, 2 - Co, 3 - Cr, 4 - Al

Металлографические исследования микроструктуры на поперечных шлифах и в изломе показали, что конденсаты имеют ярко выраженную слоистую структуру, связанную в том числе с вариацией состава по глубине покрытия (см. рис. 1). С повышением температуры подложки до 0,57 Т_{пл} тонкие слои в структуре покрытия теряют четкие очертания, что связано с увеличением доли объемной диффузии.

Микротвердость образцов составляет 8,9...10,7 ГПа и слабо зависит от температуры, имеется тенденция к понижению твердости с ростом температуры подложки, а также после отжига (рис. 2).

При увеличении температуры осаждения начинает проявляться внутрислойное столбчатое строение, которое изменяется от плотной «волокнистой» структуры (диаметр «волокна» около 0,04 мкм) при 0,38 Т_{пл} до заметно выраженной столбчатой (диаметр столбцов около 1 мкм) при 0,57 Т_{пл}. Характер изменения микроструктуры исследованных образцов согласуется с диаграммой Д.А. Торнтона [5,6], предложенной им в развитие модели Б.А. Мовчана и А.В. Демчишина [7]; при этом микроструктура соответствует границе переходной области «Т» и зоны 2.

Фазовый состав Co-Cr-Al-Y- и Ni-Co-Cr-Al-Yпокрытий в зависимости от температуры осаждения, приведен в табл. 2, а после отжига – в табл. 3. Характерно, что понижение температуры приводит к «замораживанию» в покрытиях Co-Cr-Al-Y ГПУмодификации кобальта Co^Г. Конденсаты представляют собой микрогетерогенную смесь, состоящую из γ -твердого раствора Co^Г и интерметаллидов β -CoAl и σ -CoCr, причем с ростом температуры подложки более четко проявляются рефлексы σ -фазы; последние после высокотемпературного отжига (1320 К, 5 и 20 ч) переходят в твердый раствор на основе ГЦК-модификации кобальта Co^К. Количественное соотношение фаз зависит от условий осаждения, а также от температуры и времени отжига.

Таблица 1

	Содерж	Тампаратира			
Сплав	В исходном сплаве	В ванне расплава	В покрытии	подложки, К	
Co-Cr-Al-Y	0,50,55	0,751,1	0,48	620	
			0,52	720	
			0,48	810	
			0,48	970	
Ni-Co-Cr-Al-Y	0,580,62	0,751,3	0,40,6	9701070	

Содержание иттрия в сплавах Co-Cr-Al-Y, Ni-Co-Cr-Al-Y и в покрытиях

*Данные получены методом локального спектрального анализа.



Рис. 2. Зависимость микротвердости Co-Cr-Al-Y-конденсатов от температуры подложки до (1) и после (2) отжига при 1320 К в течение 2 ч. Конденсаты получены в условиях возбуждения плазмы электрической дугой постоянного тока

Таблица 2

Фазовый состав и характеристика структурного состояния сплавов Co-Cr-Al-Y, Ni-Co-Cr-Al-Y и покрытий

Материал	Температура подложки, К	Фазовый состав	Характеристика структур- ного состояния	Размер областей когерентного рассеяния, нм
Co-Cr-Al-Y- сплав	-	Твердые растворы на базе Co ^K и β-CoAl	Дифрактограмма с четки- ми отражениями, отве- чающими двухфазному составу	-
Со-Сг-АІ-Ү- покрытие	620	Твердые растворы на основе Со ^г и σ-CoCr	Структура покрытий рентгеноаморфна. Иден- тификацию фаз проводи- ли с помощью функции рассеяния	6,57,0
	720	Твердые растворы на базе Со ^г и интерме- таллидов β-CoAl, σ-CoCr	Структура покрытий рентгеноаморфна. Иден- тификацию фаз проводи- ли с помощью функции рассеяния	1415
	810	-	-	18
	970	Твердые растворы на основе Со ^Г , β-CoAl и незначительного количества σ-CoCr	Дифрактограмма с доста- точно четкими отраже- ниями, отвечающими трехфазному составу	2628
Ni-Co-Cr-Al-Y- сплав	-	Ni-Co-Cr	-	-
Ni-Co-Cr-Al-Y- покрытие	970	Твердые растворы на базе интерметаллидов Ni ₃ Al, CoAl	Дифрактограмма с четки- ми отражениями, отве- чающими двухфазному составу	-

Таблица 3

Фазовый состав Co-Cr-Al-Y-покрытий после отжига

Темпера-	Темпера-	Время		Размер областей
тура под-	тура от-	отжи-	Фазовый состав	когерентного
ложки, К	жига, К	га, ч		рассеяния, нм
620	970	2	Твердые растворы на основе Со ^Г и β-СоА1	30
-	1320	2	Покрытия состоят в основном из Со ^к . Наблюдаются несколько слабых линий, расшифровка которых за- труднена	70
720	970	5	Твердые растворы на основе Co^{Γ} и β -CoAl, в незначительном количестве σ -CoCr	-
-	1320	2	Основная фаза – твердый раствор на основе Со ^К	-
810	970	5	Твердый раствор на основе Co ^K и β-CoAl	-
	1320	2	Основная фаза – твердый раствор на основе Со ^К	-
970	970	2	Твердые растворы на основе Со ^Г и β-СоА1	-
-	1070	5	Наблюдается уменьшение σ -фазы, наряду с Со ^Г появляются отражения Со ^К	-
-	1320	2	С увеличением времени отжига наблюдается усиле- ние интенсивности линий Со ^К и ослабление отраже- ний β-CoAl и σ-фазы	-
-	-	5	-	-
-	-	20	Твердый раствор на основе Со ^К	-

Приведенные выше данные относились к реализации метода АИР в условиях применения электродугового разряда постоянного тока для ионизации паров, конденсирующихся из плазмы, которая эмитируется горячим катодом.

Недостатком электродуговой эрозии из катодных пятен вакуумной дуги является эмиссия значитель-

ного количества капель различного диаметра, ухудшающих служебные характеристики покрытия (при использовании холодного катода Me-Cr-Al-Y по методу КИБ покрытие почти сплошь состоит из капель). В случае горячего Me-Cr-Al-Y-катода по методу АИР ситуация более благоприятна, однако количество капельной составляющей все еще достаточно велико, что ухудшает качество покрытий.

Последнее преодолевается путем ионизации паров Me-Cr-Al-Y высокочастотным электромагнитным полем взамен электродуговой ионизации.

Пространственно локализованный ВЧ-индукционный разряд колебательной мощностью до 10 кВт на частоте 440 кГц поддерживали внутри цилиндрического или конического индуктора, охватывающего объем между испаряемым материалом и покрываемым изделием (рис. 3).

Применение способа ВЧ-возбуждения плазмы позволило также создать дополнительные возможности метода:

 использовать диэлетрические материалы (ZrO₂+Y₂O₃, Al₂O₃ и др.) в качестве исходных для получения керамических ионно-плазменных покрытий;

 производить индукционный нагрев покрываемых изделий перед нанесением покрытия;

ионизовать в независимом режиме (без испарения исходного материала для покрытия) реактивный или легирующей газ с целью, в частности, ион-

но-химической очистки изделия перед нанесением покрытия;

 выполнять финишную термообработку в вакууме или в контролируемой среде (в том числе с применением ионной бомбардировки) покрытого изделия.

Покрытия 38%Ni-38%Co-18%Cr-5,8%Al-0,2%Y были нанесены в условиях ВЧ-ионизации плазмы одновременно на подложки, поддерживаемые при температурах 320,430, 580, 730 и 880 К. Рентгеноструктурные исследования конденсатов показали, что при Т_S≤700 К и Т_S≥700 К материал покрытия представляет собой мелкозернистую структуру с размером блоков \overline{D} =0,2...0,5 мкм. При Т_s \approx 730 К происходит резкое измельчение зерна ($\overline{D} \approx 20$ нм) (рис. 4, 5, 6). С изменением размеров зерен коррелируют данные по микротвердости (рис. 7), ход изменения которой практически совпадает с изменением полуширины В_{1/2} дифракционного отражения (111) σ (см. рис. 7,б). Рентгенофазовый анализ показал, что измельчение зерна покрытия при Т_S≈730 К связано с образованием є-мартенсита, наличие которого можобъяснить фазовым переходом Со^К→Со^Г. но



Рис. 3. Общая схема установки типа АИР [8] для нанесения покрытий в вакууме ионно-пиролитическим методом: 1 – испаряемый материал; 2 – устройство подачи испаряемого материала в зону его нагрева электронным лучом; 3, 5 – емкости с компонентами покрытия; 4 – выпускной коллектор; 6 - кольцевая щель натекателя реактивных газов; 7 – блок питания электронно-лучевой пушки; 8 - электронно-лучевая пушка; 9 – блок питания высокочастотного ионизатора; 10 – блок питания, обеспечивающий подачу потенциала смещения на покрываемый объект; 11 – индуктор ионизатора; 12 – объекты покрытия; 13 – заслонка-подложка для предварительной подготовки и имитации технологического процесса; 14 – блок питания электродугового ионизатора; 15 – вакуумная камера

Поскольку процесс конденсации происходит при сравнительно низкой температуре, что способствует появлению высокого уровня напряжений, переход ГЦК \rightarrow ГПУ происходит бездиффузионно и является аналогом быстрой закалки в квазиравновесное мартенситное состояние. В узком интервале $700 \le T_S \le 770$ К конденсат представляет собой однофазный γ -раствор. При $T_S \approx 580$ К обнаруживаются следы ϵ -мартенсита. На рис. 8 приведена зависи-

мость параметра решетки γ -раствора от T_s с ростом температуры. Параметр *а* несколько уменьшается, что связано с выходом некоторой доли атомов алюминия из γ -раствора и образованием упорядоченной структуры, изоморфной $\gamma'(Ni_3Al)$ -фазы. Методом трансмиссионной электронной микроскопии эта фаза также была обнаружена. Основной составляющей дефектной структуры Ni-Co-Cr-Al-Y-

конденсатов являются двойники и вакансионные петли (при T_S<600 K).

Отжиг при 1220 К приводит к формированию в материале покрытий равноосной дислокационной



структуры, представленной в основном двумя фазами: γ (a = 0,35602 нм) на основе кобальта и γ' (Ni₃Al). Конденсат, осажденный при 730 К, сохраняет частично ε -мартенсит.



Рис. 4. Светлопольные изображения участков конденсата Ni-Co-Cr-Al-Y, осажденного при 580 К: а – масштаб 0,1 мкм; б – масштаб 1 мкм





Рис. 5. Светлопольные изображения участков конденсата Ni-Co-Cr-Al-Y, осажденного при 730 К: а – масштаб 0,1 мкм; б – масштаб 1 мкм





Рис. 6. Светлопольные изображения участков конденсата Ni-Co-Cr-Al-Y, осажденного при 880 К: а – масштаб 0,1 мкм; б – масштаб 1 мкм



Рис. 7. Зависимость микротвердости (а) и полуширины дифракционного отражения (111) σ (б) от температуры подложки для Ni-Co-Cr-Al-Y-покрытий



Рис. 8. Зависимость периода решетки у-раствора в покрытиях Ni-Co-Cr-Al-Y от температуры подложки T_S

выводы

1. Исследовано структурно-фазовое состояние покрытий Me-Cr-Al-Y, полученных конденсацией пароплазменных потоков по технологии АИР в условиях ионизации несамостоятельным дуговым разрядом или высокочастотным электромагнитным полем.

2. В интервале температуры осаждения (700±50) К наблюдается существенное уменьшение размеров фрагментов микроструктуры, связанное, по-видимому, с индуцированным фазовым переходом.

3. Подавление капельной составляющей, отсутствие столбчатости структуры и связанной с ней сквозной микропористости, воспроизводимость состава испаряемого слитка в покрытиях позволяют считать разработанные покрытия перспективными для защиты, в частности, лопаток газовых турбин от горячей коррозии.

ЛИТЕРАТУРА

- Б.А. Мовчан, И.С. Малашенко. Жаростойкие покрытия, осаждаемые в вакууме. К.: «Наукова думка». 1983, с. 232.
- В.С. Литвинов, А.А. Архангельская, Т.Н. Осколкова. Влияние состава на фазовое и структурное состояние сплавов Ni-Co-Cr-Al-Y для жаростойких электронно-лучевых покрытий // Защитные покрытия на металлах. 1987, № 21, с. 41-44.
- 3. А. с. 1267819 СССР МКИ² С23С 14/00. Способ нанесения покрытий в вакууме / В.А. Белоус, Г.Н. Картмазов, В.С. Павлов и др. // Открытия. Изобретения. 1989, №40.
- Ю.И. Поляков, Г.Н. Картмазов, Ю.В. Лукирский и др. Нанесение покрытий многоэлементного состава ионно-пиролитическим методом // Сборник докл. 6-й Международной конференции «Вакуумные технологии и оборудование», Украина, г. Харьков, 21-26 апреля 2003 г.
- J.A. Thornton. Influence of Substrate Temperature and Deposition Rate on Structure of Thick Sputtered Cu Coatings // J. Vac. Sci. Technol. 1975, v. 12, N 4, p. 830-835.
- J.A. Thornton. High Rate Thick Film Growth // Ann. Rev. Mater. Sci. 1977, N 7, p. 236-260.
- Б.А. Мовчан, А.В. Демчишин. Исследование структуры и свойств толстых вакуумных конденсатов никеля, титана, вольфрама, окиси алюминия и двуокиси циркония // ФММ. 1969, т. 28, в. 4, с. 653-668.
- А.Э. Ковальский, Г.Н. Картмазов, Н.Н. Суслов и др. Новый способ активной защиты рабочих турбин от эрозионного износа // Проблемы машиностроения. 2005, т. 8, №2, с. 6-18.

Статья поступила в редакцию 15.02.2011 г.

ПОКРИТТЯ Me-Cr-Al-Y, ОТРИМАНІ АТОМНО-ІОННИМ РОЗПИЛЕННЯМ (AIP) В УМОВАХ ЕЛЕКТРОДУГОВОЇ ТА ВИСОКОЧАСТОТНОЇ ІОНІЗАЦІЇ

Г.М. Картмазов, Ю.І. Поляков, С.М. Слєпцов, Ю.В. Лукирський, С.П. Щербак, С.О. Чалий

Техніка та технологія атомно-іонного розпилення (AIP) у варіантах електродугового і високочастотного збудження плазми в парах Me-Cr-Al-Y були використані для нанесення жаростійких вакуумних покриттів. Зниження температури підкладки в умовах бомбардування поверхні зростаючого конденсату прискореними власними іонами виключило формування стовбчастої структури в покриттях і, як наслідок, наскрізну пористість. У порівнянні з електродуговим спосіб іонізації парів Me-Cr-Al-Y високочастотним електромагнітним полем дозволяє подавити крапельну фракцію потоку плазми, що конденсується. Досліджено в порівнянні характеристики мікроструктури двох зазначених типів конденсатів Me-Cr-Al-Y залежно від способу іонізації, температури осадження та відпалу.

COATINGS Me-Cr-Al-Y, OBTAINED BY ATOMIC-ION SPUTTERING (AIS) UNDER ELECTRIC ARC AND HIGH IONIZATION

G.N. Kartmazov, Yu.I. Polyakov, S.N. Sleptsov, Yu.V. Lukirskiy, S.P. Scherbak, S.O. Chalyy

Technique and technology of atomic-ion sputtering (AIS) in variants of electric-arc high-frequency plasma excitation in pairs of Me-Cr-Al-Y was used for the application of vacuum heat-resistant coatings. Lowering the temperature of the substrate in a surface growing condensation bombardment that accelerated their own ions excluded the columnar structure formation in the coatings and, consequently, through porosity. Compared with electric arc, a ionization pairs Me-Cr-Al-Y way by high-frequency electromagnetic field can suppress the droplet fraction condensing in the plasma current. Studied in comparison the microstructure characteristics of these two condensates Me-Cr-Al-Y types, depending on the ionization method, deposition temperature and annealing.